# Yb 添加ファイバにおけるフォトダークニング現象

光電子技術研究所 荒井智 史<sup>1</sup>・市井健は太郎<sup>2</sup>・岡田健(志<sup>2</sup>・北林和)大<sup>3</sup>・谷川庄)二<sup>2</sup>・藤巻宗久4

Photodarkening Phenomenon in Yb-Doped Fibers

T. Arai, K. Ichii, K. Okada, T. Kitabayashi, S. Tanigawa, and M. Fujimaki

イッテルビウム(Yb)添加ファイバにおけるフォトダークニング現象は,Yb添加ファイバレーザに おける実用上の問題となっているにも関わらず,その発現メカニズムの詳細に関して未だ明らかになっ ていない.そこで,Yb添加ファイバと母材サンプルを用いて各種測定を行い,フォトダークニングに よる損失増加の原因について検討した.その結果,ファイバへの励起光入射によるOxygen Hole Center (AI-OHC)の生成が損失増加の要因となっていることを明らかにした.

In the context of fiber lasers, photodarkening phenomenon in ytterbium(Yb)doped fibers is a practical issue. As the detailed mechanism of the phenomenon has not been elucidated so far, we performed various measurements of Yb-doped fibers and preforms, and successfully investigated the origin of the excess loss induced by photodarkening. The achieved results confirmed that the formation of Al-oxygen hole center (OHC) by the incidence of excitation light is the prime cause of the photodarkening loss.

## 1.ま え が き

ファイバレーザは,エネルギー効率やビーム品質に優 れており,小型で取り扱いが容易であるという利点を有 し,今後様々な分野での産業利用が期待されている.特 に,イッテルビウム(Yb)添加ファイバを増幅媒体と するファイバレーザは,近年急速に出力が向上してい る<sup>1)</sup>. 高出力化にともない, Yb 添加ファイバへの励起 光の入射によって生じるフォトダークニングが,実用上 の重大な問題として認識されてきている<sup>2)</sup>.フォトダー クニングとは,光に起因して増幅媒体となるファイバの コア部分における透過損失が増加してゆく現象であり, ファイバレーザの継続的な出力低下の原因となる<sup>3)4)</sup>. しかし,その発現メカニズムの詳細については明らかに なっておらず,原因究明と対策が必要である.そこで, Yb 添加ファイバにおけるフォトダークニング現象につ いて詳しく調査を行い,発現メカニズムの解明とフォト ダークニング抑制の手がかりを得るための検討を行った ので報告する.

1 光ファイバ技術研究部(理学博士)

## 2.フォトダークニング現象

図1にYb添加ファイバのコア部分への励起光入射前 後における透過損失スペクトルの典型例を示す.励起光 の波長とパワーは,それぞれ976 nm と約400 mW,サ ンプル条長は波長976 nm における吸収量が340 dBと なる条長,励起光の入射時間は100分間とした.図1 において,点線と太線はそれぞれ励起光入射前(オリジ ナル)と励起光入射によりフォトダークニングが生じた 後の透過損失スペクトルを示す.波長域約800~1100 nmにみられる大きな損失は,Ybの吸収帯によるもの である.実線は,励起光入射による損失増加量を示し, 測定波長範囲内においては短波長側ほど損失増加が大き い.この励起光入射による損失増加は,励起光とレーザ 発振の波長域までおよぶため,ファイバレーザの出力を 低下させる原因となる.

これまでの測定結果から,コア中の Yb 濃度が高いほ ど損失増加が大きくなる傾向があり,AI を高濃度に添 加することによって損失増加量を 1/10 程度に抑制でき ることがわかっている<sup>3)4)</sup>.AI 共添加によりフォトダー クニングが抑制されるメカニズムに関しては完全には明 らかになっていないが,AI-ネオジウム(Nd)共添加シ リカガラスに関する報告結果<sup>5)</sup>から類推すると,共添加 された AI が Yb のクラスタリングを防止する役割をす るためと考えられる.

<sup>2</sup> 光ファイバ技術研究部

<sup>3</sup> 光技術研究部

<sup>4</sup> 光ファイバ技術研究部長



図1 励起光入射前後での透過損失スペクトルと損失増加量 Fig. 1. Transmission loss spectra(before or after incidence of excitation light) and excess loss induced by photodarkening.

表1	ESR 測定によるファイバ中のカラーセンタの定量結果
Tabl	e 1. Results of quantitative determination of color
	center in fibers by ESR measurements.

ファイバ		スピン	ノ密度 ( spii	ns/g)	
サンプル	Si-E '	Si(H)E'	AI-E '	AI-OHC	NBOHC
オリジナル	2.0 × 10 <sup>14</sup>	2.9 × 1013			
励起光 入射後	1.9 × 10 <sup>14</sup>	2.8 × 10 <sup>13</sup>		1.4 × 10 <sup>14</sup>	
線 照射後	4.5 × 10 <sup>14</sup>	3.2 × 10 <sup>13</sup>		1.5 × 1014	少量

表中の横棒はシグナルが観測されなかったことを示す

## 3.ファイバサンプルを用いた測定

フォトダークニングによる Yb 添加ファイバの損失増 加は,特定の吸収波長を有する欠陥(カラーセンタ)の 生成に起因すると一般に考えられている<sup>6)7)</sup>.フォトダー クニングにより増加した損失は,ファイバへの水素添 加処理によりほぼ元のレベルまで回復することから<sup>8)</sup>, フォトダークニングの際に生成される欠陥は,不対電子 を伴う欠陥であると推測される.本章では,コア部分に AIと Yb を共添加したシリカガラスファイバを測定サ ンプルとして,フォトダークニングによる損失増加の原 因について調べるために行った各種測定で得られた結果 に関して述べる.

#### 3.1 **電子スピン共鳴(ESR)**

フォトダークニングの際に生成される欠陥を同定する ために,電子スピン共鳴(ESR)を用いた欠陥分析を行っ た.測定サンプルとして,被覆を除去した AI-Yb 添加ファ イバのオリジナルと励起光入射後のファイバを用いた. ESR 測定により観測されたファイバ中のカラーセンタ の定量結果を表1に示す.オリジナルサンプルでは,図 2に模式的に示す Si-E'(E-Prime Center)とSi(H)E' の欠陥のみ観測された.一方,励起光入射後のファイバ においては,オリジナルと同程度のSi-E'とSi(H)E'に



図2 シリカガラス中の各種欠陥の模式図 ・は不対電子を示す Fig. 2. Schematic figure of various defects in silica glass. ・denotes unpaired electron.



図3 XAFS 測定用ファイバサンプル断面 (a)フッ酸エッチング前 (b)フッ酸エッチング後 Fig. 3. Cross-sectional view of fiber samples for XAFS measurements. (a) Before hydrofluoric acid etching

(b) After hydrofluoric acid etching.

加えて多数の Oxygen Hole Center (AI-OHC)が観測 されている.このことは、フォトダークニングの際に AI-OHC が生成されることを示しており、損失増加に AI-OHC が寄与していることが示唆される.なお、Yb に関係する欠陥については文献や知見がほとんどないた め、ESR による Yb に関係する欠陥分析は現状では困難 であることを付記しておく.

#### 3.2 X 線吸収微細構造(XAFS)

次に,ファイバに添加された Yb 近傍の原子配置に ついて X 線吸収微細構造(XAFS)測定により調べた. XAFS とは高輝度 X 線を用いて,ある原子の近傍にい る別の原子の位置や数を調べる方法であり,シリカガラ スのような非晶質物質にも適用が可能である.測定サン プルには,励起光を入射していないオリジナルの AI-Yb 添加ファイバを用いた.この AI-Yb 添加ファイバは AI 添加濃度が比較的小さいため,フォトダークニングによ る損失増加が顕著に観測される.測定の前処理として, 図3に示すようにクラッド部分の直径が約 40 µm にな るまでフッ酸エッチングを行い,ファイバ全体に占める コア部分の割合を高めて検出精度を向上させた.

XAFS 測定により得られた Yb-L<sub>III</sub> 吸収端の X 線吸収 端微細構造(XANES)スペクトルを図4に示す.Al-Yb 添加ファイバの吸収端エネルギーは,標準サンプル である Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> の吸収端エネルギーとほぼ一致すること から,Al-Yb 添加ファイバ中の Yb の価数は3価に近い 値であると推察される.図5は,図4をフーリエ変換し て得られる動径分布関数であり,Yb 原子を中心として 距離 r に存在する別の原子の密度分布を表している.こ こで,ピークAはYbと最近接原子であるOとの結合 に,ピークBはYbと第2近接原子であるSiまたはAl との結合に,ピークCはYb-Yb 結合に起因すると考え られる.動径分布関数におけるAl-Yb 添加ファイバの 特徴として,Yb と最近接原子であるO との結合距離が Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>に比べて短いことが挙げられる.







図 5 動径分布関数 Fig. 5. Radial distribution function.

**表**2 カーブフィッティングより得られた構造パラメータ Table 2. Structural parameters determined by curve fitting.

ファイバサンプル	Yb-O 原子間距離( nm )	配位数
Al-Yb添加	0.187	3.1

動径分布関数のカーブフィッティングから得られた構 造パラメータを表 2 に示す.AI-Yb 添加ファイバにおけ る Yb-O 原子間距離は 0.187 nm,Yb の配位数は約3と 見積もられた.Yb の配位数は、シリカガラスを構成す る SiO4 四面体の三員環構造や六員環構造などのリング 構造と Yb 原子の位置関係を反映している可能性が考え られる<sup>9)</sup>.なお,第2近接原子が Si と AI のどちらであ るかに関しては,Si と AI は周期表で互いに隣接する元 素であるため,どちらを仮定しても得られる理論カーブ は類似しており,カーブフィッティングから判別するこ とは困難であることを付記しておく.

## 4.母材サンプルを用いた測定

ファイバサンプルを用いた透過率測定やESR 測定は, 紫外域における透過損失の増加やコア/クラッド体積 比等の制限により,測定精度の点で限界がある.また, XAFS 測定に十分な量のフォトダークニングしたファ イバサンプルを準備するには,多大な時間と手間がかか る.仮に,フォトダークニングしたファイバ母材を用い た測定が可能であれば,測定の容易さや精度の面で非常 に有利である.しかし,直径数 mm の母材コア部分をファ イバコア部分と同程度までフォトダークニングさせるに は,ファイバサンプルの場合の数千倍の励起光パワーが 必要であり,現実問題として実行不可能である.そこで, 別の手段として母材への放射線照射により生成した欠陥 を分析することにより,間接的にフォトダークニングの 際に生成した欠陥について調べることにした.

## 4.1 放射線照射により生成される欠陥とフォトダー クニング

励起光入射および放射線照射によりファイバ中に生成 される主要な欠陥の種類が一致していることを確認する ために, AI-Yb添加ファイバサンプルを用いて励起光入 射によりフォトダークニングしたファイバと放射線( 線)照射したファイバの透過損失スペクトルを比較し



図 6 励起光入射後および 線照射後ファイバの透過損失スペクトル Fig. 6. Transmission loss spectra of fibers after incidence of excitation light or after irradiation of gamma-ray.

た.図6に,励起光入射後および 線照射後(照射線 量2×10<sup>4</sup> R)のファイバの透過損失スペクトルをそれ ぞれ太線と実線で示す.ここで, 線照射したファイバ の透過損失は比較のために損失を1/2倍して示してある が,ファイバへ照射する線量を変化させた実験から,照 射線量が異なっても透過損失スペクトルは相似形を保つ ことを確認してある.図6において,両ファイバサンプ ルの透過損失スペクトルは測定波長域でほぼ一致してい ることから,励起光入射および 線照射による可視光領 域での損失増加の主因となる欠陥は,同一種であること が示唆される.また,同様の実験を数種類のAI-Yb添 加ファイバサンプルを用いて行い,同じ結果が得られる ことを確認した.

次に,3.1項で述べた ESR 測定に用いたものと同一 の AI-Yb 添加ファイバ(オリジナル)に 線照射(照 射線量 2 × 10<sup>4</sup> R)したファイバサンプルを用いて, ESR 測定による欠陥分析を行った.表1にファイバ中 のカラーセンタの定量結果を示す.オリジナルと比較 して,Si-E'と Si(H)-E', Non-Bridging Oxygen Hole Center (NBOHC)の若干の増加および AI-OHC の大幅 な増加が観測された.つまり,励起光入射だけでなく 線照射によっても AI-OHC が大幅に増加することが示さ れた. 線照射後に Si-E'と Si(H)-E', NBOHC が若干増 加するのは, 線のエネルギーが励起光に比べて非常に 大きいことに起因していると考えられる<sup>10)</sup>.

以上の結果を考慮すると,Yb に関係する欠陥を除け ば,励起光入射および 線照射によりファイバ中に生成 される主要な欠陥は AI-OHC であり,AI-OHC がフォト ダークニングにおける損失増加の主因になっていると考 えられる.従って, 線照射後の母材を測定することに より,間接的にフォトダークニングしたファイバに関す る知見が得られると期待される.

#### 4.2 **電子スピン共鳴(ESR)**

内付け化学的気相堆積法(MCVD法)により作製し た AI-Yb 添加母材のコア部分をくり抜いた母材サンプ ルを用いて, 線照射前後でのサンプル中の欠陥に関し て ESR 測定により調べた.表3にオリジナルと 線照 射後(照射線量2×10<sup>5</sup> R)の母材サンプルにおいて観 測されたカラーセンタの定量結果を示す.オリジナルで は Si と AI に関係する欠陥は観測されなかったことから, 表1に示されるオリジナルのファイバサンプルで観測さ れた Si-E'と Si(H)E'は,紡糸工程において生成された

表3 ESR 測定による母材サンプル中のカラーセンタの定量結果 Table 3. Results of quantitative determination of color center in preform samples by ESR measurements.

ロキキャン プロ	スピン密度(spins/g)				
母材リノノル	Si-E '	S( H )E '	AI-E '	AI-OHC	NBOHC
オリジナル					
線照射後	3.1 × 10 <sup>14</sup>			4.3 × 10 <sup>16</sup>	

表中の横棒はシグナルが観測されなかったことを示す

と思われる.一方, 線照射後においては,Si-E'およ び多数の AI-OHC が観測された.なお,本測定における スピン密度の検出下限は約1 × 10<sup>13</sup> spins/g である.

## 4.3 X 線吸収微細構造 (XAFS)

次に,オリジナルと 線照射後(照射線量2×10<sup>5</sup> R)のAI-Yb添加母材サンプルを用いてXAFS測定を 行い,Yb近傍の原子配置について調べた.図7にYb-L<sub>III</sub>吸収端のXANESスペクトルを示す.オリジナルと

線照射後の吸収端エネルギーは,標準サンプルである YbCl<sub>3</sub> の吸収端エネルギーとほぼ一致することから,両 Al-Yb 添加母材サンプル中の Yb の価数は3節で述べた ファイバサンプルと同様に3価に近い値であると考えら れる.図8に示されるように,動径分布関数はYb と最 近接原子であるO(YbCl<sub>3</sub>ではCl)との結合に起因する ピークA,Yb と第2近接原子である Si または Al の結



図 7 Yb-L<sub>III</sub> 吸収端の XANES スペクトル Fig. 7. XANES spectra of Yb-L<sub>III</sub> absorption edge.



図 8 動径分布関数 Fig. 8. Radial distribution function.

表4 カーブフィッティングより得られた構造パラメータ Table 4. Structural parameters determined by curve fitting.

母材サンプル	Yb-O 原子間距離( nm )	配位数
オリジナル	0.235	3.4
線照射後	0.230	3.7

合に起因するピークBを有する.両母材サンプルの動 径分布関数を比較すると,ピークA,Bともに距離に関 してはほぼ同一であるが,オリジナルのほうがピークB の強度が大きい.これより,両母材サンプル間でYb近 傍の局所構造はほぼ同一であるが,線照射後では第2 近接位置にいる原子の密度分布が小さい,あるいは局所 構造の対称性が低いと考えられる.動径分布関数のカー ブフィッティングより得られた構造パラメータに関し ては,表4に示されるように両母材サンプル間で顕著な 差は見られない.以上の結果より,Ybの第2近接原子 がフォトダークニングに関係していることが示唆される が,3.2項で述べた理由によりカーブフィッティング から第2近接原子がSiとAIのどちらであるかを決定す ることは困難である.

#### 4.4 紫外・可視域の透過率

最後に, AI-Yb 添加母材への 線照射によるコア部分 における透過損失の変化について述べる.図9にオリジ ナルと 線照射後(照射線量2×10<sup>5</sup>R)の母材サンプ ル(厚さ1mm)の透過スペクトルをそれぞれ点線と実









線で示す.オリジナルでは波長約300 nm で透過率が急 激に減少し始めるのに対して, 線照射後では波長850 nm で既に透過率が徐々に減少し始めている.オリジナ ルに対する 線照射後の透過率減少量の波長依存性を図 10の太線で示す.透過率減少量は,紫外域に最大を有 するブロードなピークを形成している.図10の点線は, AI-OHC が388 nm と539 nm に,AI-E'が302 nm に吸 収波長をもつことから<sup>11)</sup>,透過率減少量の波長依存性 をこれらの吸収波長を中心とするガウス分布曲線で分解 したものであり,実線はそれらの総和を示している.透 過率減少量の実験データおよびガウス分布曲線の総和の 全体的な形状はほぼ一致し,フォトダークニングで実用 上問題となる可視~近赤外領域における損失増加はAI-OHC による吸収が主因であることが示される.

#### 5.考察

以上に述べた ESR 測定,XAFS 測定,透過率測定の 結果を総合して考慮すると, Yb 添加ファイバにおける フォトダークニングは,励起光入射により生成される AI-OHC の吸収損失に起因していると考えられる.一方 で, 共添加された AI はシリカガラス中の Yb を拡散す る役割をすることにより Yb のクラスタリングを低減さ せ,フォトダークニングを抑制すると考えられる<sup>5)</sup>.こ の一見矛盾する AI の振る舞いは,次のように説明でき る.シリカガラス中の AIは,母材作製時において Yb のクラスタリングを防止し、フォトダークニングを抑制 する働きをするが,励起光入射時においては,欠陥生成 に寄与することでフォトダークニングによる損失増加の 要因となる.実際には,これら互いに拮抗し合う効果は Yb のクラスタリング防止によるフォトダークニング抑 制の効果が上回るため, AI の添加濃度を増加させるに つれてフォトダークニングによる損失増加量は減少する と考えられる.

## 6.む す び

励起光入射後および 線照射後の AI-Yb 添加ファイ バを用いた測定により,励起光入射および 線照射で生 成される主要な欠陥の種類は同一であることを示した. この結果をもとに,線照射後の母材サンプルを用いて ESR,XAFS,透過率の測定を行い,フォトダークニン グによる損失増加の原因について調査し,ファイバへの 励起光入射による AI-OHC の生成が損失増加の要因と なっていることを明らかにした.

今後は,フォトダークニングの際に AI-OHC がどの ようなメカニズムで生成されるかを解明していくととも に,フォトダークニングを抑制した Yb 添加ファイバ作 製の指針を得るための検討を行う予定である.

## 参考文献

- J. Nilsson, et al. : High Power Fiber Lasers, OFC/ NFOEC2005, OTuF1, 2005
- J. J. Koponen, et al. : Photodarkening in Ytterbium-Doped Silica Fibers, SPIE Security & Defense Europe '05 Symposium, 5990-04, 2005
- 3) 北林和大ほか: Yb 添加光ファイバにおけるフォトダーク ニングの反転分布率依存性と高濃度 AI 添加によるフォト ダークニングの抑制,2006年電子情報通信学会エレクト ロニクスソサイエティ大会,C-3-41,2006
- 4) T. Kitabayashi, et al. : Population Inversion Factor Dependence of Photodarkening of Yb-doped Fibers and its Suppression by Highly Aluminum Doping, OFC/ NFOEC2006, OThC5, 2006
- K. Arai, et al. : Alminium or Phosphorus Co-Doping Effects on the Fluorescence and Structural Properties of Neodymium-Doped Silica Glass, J. Appl. Phys. Vol.59,

pp.3430-3436, 1986

- K. E. Mattsson, et al. : Photo Darkening in Ytterbium Co-Doped Silica Material, Proceedings of SPIE, Vol.6873, 68731C, 2008
- 7) J. Koponen, et al. : Photodarkening Rate in Yb-Doped Silica Fibers, Appl. Opt. Vol.47, pp.1247-1256, 2008
- 8) 特開 2007-114335 号公報,光増幅用光ファイバの出力低 下抑制方法,光増幅用光ファイバ,光ファイバ増幅器及 び光ファイバレーザ
- 9) 粟津浩一: 非晶質シリカの中距離構造,応用物理,第74 巻,第7号, pp.917-923, 2005
- 10) 川副博司編:非晶質シリカ材料応用ハンドブック,リア ライズ社, pp.216-224, 1999
- H. Hosono and H. Kawazoe : Radiation-Induced Coloring and Paramagnetic Centers in Synthetic SiO2: AI Glasses, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Vol.B91, pp.395-399, 1994